This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

刑行物(1)

(B)20300540158

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公罰番号

特開平11-80925

(43)公開日 平成11年(1959) 3 月28日

(51) Int.Cl.*	•	識別紀号	FI		
· C23C	8/38	•	C23C	8/36	
C04B	41/87		C04B	41/87	Z
# H01L	•	•	H01L	21/205	
	21/3085			21/302	В

審査請求 未請求 請求項の数16 FD (全 11 頁)

(21) 出頭番号	特 國平 9-325171	(71) 出題人	000004064 日本码子株式会社
(22) 出版日	平成9年(1997)11月12日	(72) 完明者	爱如果名古屋市瑞德区須田町 2 番56号 人橋 玄掌
(31) 優先推主張番号	特局平 9 — 203955		爱知果名古量市場館区須田町 2 番56号 日本最子数式会社内
(32) 優先日	平 9 (1997) 7 月15日 日本(JP)	(72) 舜明者	新木 潜
(33) 任先推主银国	日本 (3下)	(15/74/14)	爱知课名古屋市瑞德区须田町 2 番56号 日本碍于株式会社内
		· (72) 発明者	志村 視線 受知県各古風市端線区須田町 2 番56号 日 本碼子株式会社内
		(74)代理人	弁理士 杉村 暁秀 (外8名) 最終頁に続く

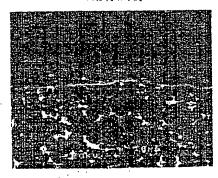
(54) [発明の名称] 耐蝕性部材、ウエハー設置部材および耐蝕性部材の製造方法

(57)【要約】

【課題】特に500℃以上の高温領域において、ハロゲン系器食性ガスのプラズマに対してを暴露したときにも、腐食を防止し、パーティクルの発生を防止できるような耐蝕性部材を提供する。

【解決手段】 ハロゲン系属食性ガスのプラズマに対する 耐蝕性部材であって、本体と、この本体の表面に形成さ れている耐蝕層とを偏えており、耐蝕層が、希土類元素 およびアルカリ土類元素からなる群より選ばれた一種以 上の元素のフッ化物を含有していることを特徴とする。 好ましくは、耐蝕層がフッ化物からなる膜であり、また 本体が窒化アルミニウムセラミックスからなる。

国际化用写式



「特許請求の範囲」

【請求項1】 ハロゲン系統食性ガスのプラズマに対する 耐蝕性部材であって、本体と、この本体の表面に形成さ れている耐蝕層とを備えており、前記耐蝕層が、希土類 元素およびアルカリ土類元素からなる群より選ばれた一 種以上の元素のフッ化物を含有していることを特徴とす る、耐蝕性部材。

【請求項2】前記酬蝕層が前記ファ化物からなる膜であ ることを特徴とする、諸求項1記載の耐蝕性部材。

【請求項3】前記フッ化物がフッ化マグネシウムである 10 ことを特徴とする、請求項1または2記載の耐蝕性部

【請求項4】前配本体が、金属アルミニウム、金属珪 第、耐熱性合金、窒化症素質セラミックス、炭化症素質 セラミックス、アルミナ、炭化ホウ素および酸化珪素か らなる群より遊ばれた材質からなることを特徴とする、 請求項1~3のいずれか一つの請求項に記載の研験性部

【請求項 5】 前記本体が窒化アルミニウム質セラミック スからなることを特徴とする、請求項1または2記載の 20 耐蝕性部材。

【讀求項 6】 前記耐蝕層において、アルミニウム、希土 類元素およびアルカリ土類元素の元素数の織和に対する 希土類元素およびアルカリ土類元素の元素数の総和が 2 0%以上、100%以下であることを特徴とする、請求 項5記載の耐蝕性部材。

【請求項7】希土類元素およびアルカリ土類元素からな る群より選ばれた一種以上の前記元素が、0.9オング ストローム以上のイオン半径を有する元素であることを 特徴とする、請求項1~6のいずれか一つの翻求項に記 10 酸の耐蝕性節材。

【請求項3】前記耐蝕層の厚さが0、2 2 m以上、10 μm以下であることを特徴とする、請求項1または2記 彼の耐蝕性部材。

【請求項9】前配耐色層が、希土類元素およびアルカリ 土類元素からなる群より選ばれた一種以上の元素のブッ 化物を含有している粒状物によって形成されていること を特徴とする、請求項5~8のいずれか一つの請求項に 記載の耐蝕性部材。

【請求項10】請求項1記載の耐蝕性部材を製造する方 40 法であって、前距本体と、この本体の表面に形成されて いる表面層とを備えている基材を準備し、前記表面層 が、希土類元素およびアルカリ土類元素からなる群より 選ばれた一種以上の元素の化合物からなり、この基材を フッ森含有ガスのプラズマ中に500℃~1000℃で 保持することによって前五面地層を生成させることを特 徴とする、耐蝕性部材の製造方法。

【請求項11】前記表面層が、Y: O1. - Ali O1 の 二元系酸化物およびY:Als Onからなる群より選ば れた一種以上の酸化物からなることを特徴とする、語求 so の半導体製造装置においては、デポジション後にClF

項10記載の耐蝕性部材の製造方法。

【結束項12】結束項2記載の耐蝕性部材を製造する方 法であって、前配フッ化物からなる膜を前配本体上に生 成させることを特徴とする、耐蝕性部材の製造方法。

【請求項13】 請求項5記載の耐蝕性部材を製造する方 法であって、窒化アルミニウム100重星部と、希土類 元素およびアルカリ土類元素からなる群より選ばれた一 種以上の元素を100ppm以上、60重量部以下とを 含有する粉末を焼成することによって、緻密質の窒化ア ルミニウム質セラミックス製の焼結体を作製し、次いで この旋詰体をフッ素含有雰囲気のプラズマ中に300℃ ~1000℃で保持することによって前配耐蝕層を生成 させることを特徴とする、耐蝕性部材の製造方法。

【請求項14】請求項5記載の耐蝕性部材を製造する方 法であって、窒化アルミニウム質粒子と、前配室化アル ミニウム質粒子の粒界に存在する粒界相とを備えている **窓化アルミニウム質セラミックスであって、前記粒界相** 中に、希土類元素およびアルカリ土類元素からなる群よ り選ばれた一種以上の元素が含有されている窒化アルミ ニウム質セラミックスからなる本体を準備し、次いでこ の本体をフッ素含有雰囲気のプラズマ中に500℃~1 000℃で保持することによって前配耐蝕層を生成させ ることを特徴とする、耐蝕性部材の製造方法。

【請求項15】 ヘロゲン系腐食性ガスのプラズマに暴露 されるウェハ一設置部材であって、本体と、この本体の **表面に形成されている耐蝕層とを備えており、前記厨蝕** 層が、希土類元素およびアルカリ土類元素からなる群よ り遊ばれた一種以上の元素のファ化物を含有しているこ とを特徴とする、ウエハー設置部材。

【請求項16】前配本体が、60W/m・K以上の燃伝 導率を有する強化アルミニウム質セラミックスからなる ことを特徴とする、請求項15記載のウエハ一設置部 Ħ.

【発明の詳細な説明】

【発明の技術分野】本発明は、ヘロゲン系居食性ガスの プラズマに対する耐蝕性部材、これを利用したウエハー 設備部材、および耐蝕性部材の製造方法に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】超LS]のメモリー容量の拡大に伴な い、微細加工化がますます進行するに従って、ケミカル **な反応を必要とするアコセスが拡大してきている。符** に、スーペークリーン状態を必要とする半導体製造用装 置ではデポジション用ガス、エッチング用ガス、クリー ニング用ガスとして、塩素系ガス、弗素系ガス等のヘコ ゲン系度神性ガスが使用されている。

【0003】これらの腐蝕性ガスに接触させた状態で加 熱するための加熱装置として、例えば、熱CVD装置等。

i、NFi、CFi、HF、HC1等のハロゲン系腐蝕 **,性ガスからなる半導体クリーニングガスを用いている。** また、デポジション段階においても、WFe 、SiHz Cl2 等のハロゲン系腐蝕性ガスを成態用ガスとして使 用している。

【0004】本出願人は、特願平3-150932号明 細霉 (1991年5月28日出頭)、特願平4-587 27号明細書 (1992年2月13日出願) において、 表面にフッ化アルミニウム層を有する意化アルミニウム して高い耐蝕性を備えていることを開示した。即ち、例 えばClF, ガスに対して1時間窒化アルミニウム焼結 体を曝露しても、その表面状態は変化が見られなかっ

【0005】また、本出願人は、窒化アルミニウム焼結 体の表面に、CVD法等の気相法によってファ化アルミ ニウム痰を形成することを開示した(特開平5-251 365号公報)。また、特開平7-273053号公報 においては、半導体ウエハー用静電チャックの表面の腐 食を防止するために、静電チャックの表面を、そめフッ 20 化で置換する表面処理を施し、静電チャックの表面にA LF:を生成させておくことが開示されている。

[00008] 【発明が解決しようとする課題】しかし、本発明者が更 に検討を進めたところ、高温領域、特に500℃以上の 高温領域において、CIF:等のハロゲン系統食性ガス に対して窒化アルミニウム質セラミックス製を暴露する と、暴露条件によってはセラミックスの腐食が進行し、 パーティクルが発生してくることがあった。

【0007】本発明の課題は、低温から高温まで広い温 30 度範囲にわたって、特に50℃以上5の高温領域にお いて、ハロゲン系職食性ガスのプラズマに対して異路し たときにも、腐食を防止し、パーティクルの発生を防止 できるような耐蝕性部材を提供することである。

100081

[課題を解決するための手段] 本発明は、ハロゲン系属 食性ガスのプラズマに対する耐蝕性部材であって、本体 と、この本体の表面に形成されている函館層とを備えて おり、前配耐蝕層が、希土類元素およびアルカリ土類元 素からなる群より選ばれた一種以上の元素のフッ化物を 40 含有していることを特徴とする、耐蝕性節材に係るもの である。

. 【0009】また、本発明は、ハロゲン系腐食性ガスの プラズマに暴露されるウエハー設置部材であって、本体 と、この本体の表面に形成されている耐蝕層とを備えて おり、耐蝕層が、希土類元素およびアルカリ土類元素か らなる群より選ばれた一種以上の元素のフッ化物を含有 していることを特徴とする、ウエハー設置部材に係るも のである。

「【0010】なお、一般に副蝕性セラミックスとは、

酸、アルカリ溶液に対するイオン反応性を示している が、本発明では、イオン反応性ではなく、ドライガス中 でのヘロゲンガス酸化源元反応に対する反応性に着目し ている。

【0011】本発明者は、特に高温領域でヘロゲン系暦 食性ガスのプラズマに基礎した場合に、フッ化アルミニ ウム等の不動態化膜が設けられている変化アルミニウム 質セラミックスについて腐食が進行した理由を検討し た。この結果、腐食が進行している耐蝕性部材において 旋結体が、上記のヘロゲン系腐蝕性ガスのプラズマに対 ip は、セラミックスの表面のアルミニワムフッ化物からな る不動能化膜がほぼ消失しており、その下にある室化ア ルミニウム質粒子が腐食されており、また、窒化アルミ ニウム質粒子の間に存在している粒界相も腐食を受けて

> 【0012】こうした腐食の理由は明確ではないが、A 1F; の蒸気圧は比較的に高く、フッ素の蒸気圧が0. 001torrになる温度は約695℃であるので、高 組領域ではAlF:の蒸発のプロセスが進行し、AlF からなる不動館化が消失した部分の周辺から窒化アル ミニウム質粒子の腐食が開始するものと考えられた。

【0013】例えば、蒸気圧が0.001torrに違 する温度は、MgF: が1065℃であり、CaF: が 1195℃であり、SrF1 が1233℃であり、Ba F1 #1065℃であり、ScF1 #975℃であり、 PrF: #1100℃であり、EuF: #1134℃で あり、AIF: がる35℃である。

[0014] 本発明者は、上記の課題を解決するため研 究を進めていたが、意外にも、特定の機結助材を含有す る窓化アルミニウム質セラミックスを激しい腐食性条件 下で居食させたときに、ある時点で腐食の進行が停止 し、セラミックスの表面に極めて耐蝕性の優れた新規な . 不動態化が生成していることを発見した。この膜は、驚 くべきことに、300℃以上のヘロゲン系腐食性ガスの プラズマに対しても極めて高い耐蝕性を有しているもの であった。

【0015】従って本発明による耐蝕性部材の製造方法 は、窒化アルミニウム100重量部と、希土類元素およ びアルカリ土類元素からなる群より選ばれた一種以上の 元素を1000mm以上、60重量部以下とを含有する 粉末を焼成することによって、鉄密質の窒化アルミニウ **ム質セラミックス製の焼結体を作製し、次いでこの焼結** 体をフッ素含有雰囲気のプラズマ中に500℃~100 ○℃で保持することによって前距耐蝕層を生成させるこ とを特徴とする。

【0016】また、本発明による耐絶性部材の製造方法 は、蚕化アルミニウム質粒子と、蚕化アルミニウム質粒 子の粒界に存在する粒界相とを備えている室化アルミニ ウム質セラミックスであって、粒界相中に、赤土類元素 およびアルカリ土領元素からなる群より選ばれた一種以 50 上の元素が含有されている壷化アルミニウム質セラミッ

有雰囲気のプラズマ中に500℃~1000℃で保持することによって耐蝕居を生成させることを特徴とする。
【0017】第化アルミニウムを焼詰させる際には、焼

結プロセスを促進させ、また廃結体の熱伝導率や機械的

強度を高くするため、イットリア等の焼結助剤を添加できる。こうした焼結助剤は、焼結の終了後には、変化アルミニウム粒子の粒界相に多く存在する。従来の知識では、焼結助材を含有する変化アルミニウム質セラミック

クスからなる本体を準備し、次いでこの本体をフッ素含

は、焼結助材を含有する茎化アルミニウム質セラミック スをハロゲン系膜食性ガスのプラズマに対して暴露する 10 と、フッ素ラジガル等が粒界相に沿って拡散し、粒界の 体積が変化し、変化アルミニウム粒子が脱落し、腐食が 早期に進行するものと考えられていた。

10018] ところが、驚くべきことに、こうした変化 アルミニウム質セラミックスを特定の激しい高温条件で 高出力のハロゲン系属全性ガスのプラズマに対して暴露 すると、前記のような不動態化が生成することを発見し た。

【0019】この不動態化度は、顕著な成分として希士 類元素、またはアルカり土類元素のフッ化物を含有して 20 いた。これらの成分は、フッ化アルミニウムと同様の高 い耐蝕性を有している上、フッ化アルミニウムに比べて 一層高視でも蒸発しにくいことが、本発明の耐蝕性節材 のハロゲン系腐食性ガスのプラズマに対する著しい耐蝕 性に貢献しているものと考えられる。

[0020]本発明者は更に研究を進め、耐蝕性部材の本体として窒化アルミニウム質セラミックス製の本体以外の材質からなる本体を使用し、この本体の表面に気相法等によって、希土知元素およびアルカリ土類元素からなる辞より選ばれた一種以上の元素のブッ化物からなる
耐益層を形成した場合にも、彼めて降塩類域でハロゲン系腐食性ガスに対する高い耐食性を長期間にわたって得られることを見いだした。

【0021】この実施形態においては、特に、耐蝕層が、フッ化物からなる限であることが好ましく、これによって広い範囲にわたってほぼ均質な保護を提供できる。

[0022] 一層詳細に説明すると、電気陰性度が高いフッ索の化合物層を形成することによって、フッ案系ガス、および電気陰性度がフッ素よりも低い塩素系ガス、具素系ガスに対する安定性が確保できる。しかも、蒸気圧が低い希土項あるいはアルカリ金属のフッ化物としたことによって、高温での安定性も確保できる。

【0023】フッ化物としては、前途のものが好ましく、フッ化マグネシウムであることが特に好ましい。 【0024】また、本体は、金属アルミニウム、金属珪素、耐熱性合金、窒化珪素質セラミックス、炭化珪素質セラミックス、アルミナ、炭化ホウ素および酸化珪素からなる群より選ばれた材質からなることが特に好まし 【0025】また、本発明者は更に検討を進めた結果、本体の表面に、希上類元素およびアルカリ土類元素からなる群より選ばれた一様以上の元素の化合物からなる表面圏を形成し、この表面圏を、フッ素含有ガスのプラズマ中に500℃~1000℃で保持することによって、前記フッ化物からなる耐蝕圏を生成させ得ることを見いだした。これによって、一層確実かつ容易に、前記フッ化物からなる耐蝕圏を生成させ得る。

【0026】この表面層の材質は特に限定されないが、 希土類元素とアルミニウムとの単独酸化物、または2種 類以上の全風の酸化物とすることが好ましい。更に好ま しくは、表面層が、Y: O: -A!: O: の二元系酸化 物およびY: A!s O!2 からなる群より選ばれた一種以 上の酸化物からなる。

【0027】以下、本発明を更に具体的に散明する。本発明の耐趣性部材が対象とするハログン系版食性ガスのプラズマとしては、CIFIガス、NFIガス、CFIガス、WFIの他、CI:、BCI: 等に対して安定であることを見いだした。

[0028] 本発明の耐蝕性部材を、ウエハー設置語材、特に半導体ウエハーを設置するためのサセプターとして使用すると、クリーニングガス、エッチングガスに対して安定な構造部品を提供できるうえに、半導体不良の原因となるパーティクルやコンタミネーションの発生を長期間に亘って防止できる。これにより、特にDRAM、4M等の高泉徴度半導体の製造にも初めて良好に対応できるようになった。

【0029】本菜明を、赤外線フンブ加熱によって発熱するサセブター、半導体加熱用セラミックスヒーター、セラミックスヒーターの発熱面に設置されるサセブター、静電チャック用電極が埋設されているサセブター、高周波プラズマ発生用電極が埋設されているサセブター、高周波プラズマ発生用電極が埋設されているサセブター、高周波プラズマ発生用電極が退設されているサセブター、高周波プラズマ発生用電極および抵抗発熱体が埋設されているサセブターに対して適用すると、半導体の成膜用、クリーニング用を問わず、極めて有益である。これらは、500℃以上の高温でハコゲン系屬性ガスに対して確奪されることもあるので、有用な材料が望まれているからである。

[0030]また、本発明の耐酸性部材は、ダミーウエハー、シャドーリング、高周波プラズマを発生させるためのチューブ、高周波プラズマを発生させるためのドーム、高周波透過速、赤外線透過速、半導体ウエハーを支持するためのリフトピン、シャワー板等の各半導体製造用装置の基体として、使用することができる。

[0031] サセプター中に埋設される金属部材は、通常は窒化アルミニウム粉末と同時に焼成するので、高融点金属で形成することが好ましい。こうした高融点金属としては、タンタル、タングステン、モリブデン、白

n 金、レニウム、ハフニウム及びこれらの合金を例示でき

る。半導体汚染防止の観点から、更に、タンタル、タン グステン、モリブデン、白金及びこれらの合金が好まし

【0032】また、ハロゲン系属蝕性ガスからなるクリ ーニングガス、エッチングガスは、半導体製造業以外の 化学工業において用いられているが、この分野における 耐蝕性部材に対しても本発明は有効である。

【0033】前記者土類元素としては、Y、Yb、C e、Pr、Euが特に好ましく、前記アルカリ土類元素 としては、Mg、Cs、Sr、Baが好ましい。 【0034】また、これらの中でもイオン半径が0.9 オングストローム以上のものが特に好ましい。このイオ ン学性は、R. D. ShannonおよびC. T. Pr estwitz, (Acta Cryst. J B 25. 9 2 5 頁 (1 9 6 9 年) の方法による 6 配位の場合のイ オン半型である。これには、L s²+ 、C e³+ 、P r 1+ , Nd1+ , Sm1+ , Eu1+ , Eu2+ , Gd $^{1+}$, Tb^{3+} , Dy^{3+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba2 · 、Ra2 · がある。

【0035】本発明の前述の各製造方法を実施するのに 20 際して、変化アルミニウム原料粉末としては、直接変化 法による粉末を使用でき、遠元室化法による粉末も使用 できる。

【0036】また、希土類元素および/またはアルカリ 土類元素は、窒化アルミニウムの原料粉末に対して、種 々の形態で添加することができる。例えば、変化アルミ ニウム原料粉末中に、希土類元素および/またはアルカ り土類元素の単体、またはその化合物の粉末を添加する ことができる。焼結所在の添加量が60重量節を越える と、得られる蛮化アルミニウム質セラミックスの熱伝導 率が60W/m・K未満に下がり、実用的でなくなる傾 向がある。

【0037】希土類元器またはアルカリ土類元素の化合 物としては、一般には、布土類元素の酸化物が最も入手 し基い、希土類元素またはアルカリ土潤元素の硝酸塩、 硫酸塩、アルコキシド、アッ化物等の化合物を、これら の化合物が可容性である適当な溶剤に溶解させて溶液を 得、この溶波を室化アルミニウム原料粉末に対して添加 することができる。これによって、希土類元素が洗結体 の各部分に均一に分散され易い。

【0038】調合工程においては、溶剤中に窒化アルミ ニウム原料粉末を分散させ、この中に希土類元素および /またはアルカリ土類元素の化合物を、酸化物粉末や溶 液の形で承加することができる。混合を行う際には、単 純な理学によっても可能であるが、前配原料粉末中の疑 集物を解砕する必要がある場合には、ポットミル、トロ ンメル、アトリッションミル等の混合粉砕機を使用でき る。添加物として、松砕用の密媒に対して可溶性のもの を使用した場合には、混合粉砕工程を行う時間は、粉末 の解説に必要な最小限の短時間で良い。また、ポリビニ so 層が厚すざると、基材と新蝕層との間の熱度過差に超因

ルアルコール等のパインダー成分を添加することができ

【0039】この粉砕用溶剤を乾燥する工程は、スプレー ードライ法が好ましい。また、真空乾燥法を実施した後 に、乾燥粉末をフルイに通してその粒度を調整すること

【0040】粉末を成形する工程においては、円盤形状 の成形体を製造する場合には、金型プレス法を使用でき る。成形圧力は、100kg·f/cm² 以上とすること が好ましいが、保型が可能であれば、特に限定はされな い、粉末の状態でホットプレスダイス中に充填すること も可能である。成形体中にメインダーを派加した場合に は、焼成に先立って、酸化雰囲気中で200℃~800 ℃の温度で脱脂を行うことができる。

【0041】次いで、成形体を、好ましくはホットプレ ス法、ホットアイソスタディックプレス法等によって焼 成する。ポットプレス法宝たはホットアイソスタティッ クプレス法を採用した場合の圧力は、50kg1/cm 2 以上であることが好ましく、200kg f/cm2 以 上が更に好ましい。この上限は特に限定されないが、そ ールド等の無道具の損傷を防止するためには、実用上は 1000kgf/cm² 以下が好ましい。

【0042】また、旋成時の最高温度まで、50℃/時 間以上、1300℃/時間以下の昇進速度で温度を上昇 させることが好ましい。最高温度は、1700℃~23 00℃とすることが好ましい。最高温度が2300℃を 越えると、窒化アルミニウムの分解が始まる。最高温度 が1700℃未満であると、粒子の効果的な成長が抑制 される。

【0043】こうした焼結体等の変化アルミニクム質セ ラミックス製の材質を、フッ衆含有雰囲気のプラズマ中 に500℃~1000℃で保持する際には、むしろ激し い条件を採用することが好ましい。例えば、温度は60 0℃~900℃が更に好ましく、プラズマ出力は、50 QW以上とすることが好ましい。このプロセスにおける

耐蝕層の生成過程については更に後述する。 【0044】また、前記フッ化物からなる膜を本体上に 生成させる方法は、膜に欠陥やピンホールが生成しない 限り、特に限定されない。しかし、本体の形状が複雑で あったり、大型である場合ににイオンプレーティング法。 が好ましく、カバープレートのような単純な形状のもの。 や小型の製品の場合には、スパッタ法が好ましい。な お、これらの方法でコーティングを行う場合には、本体 の表面で予め逆スペッタを行う等の方法によって、本体。 の表面を予め清浄化しておくことが好ましい。また、化、 学的気相成長法、溶射法、粉末塗布+無処理も採用でき

【0043】また、頭触層の厚さについても、クラック や制態等の欠陥がなければ、特に制限されないが、耐蝕 する熱応力によって、耐蝕層に割れやクラック等が生じ やすくなるため、10μm以下とすることが好ましく、 4 m以下とすることが一届好ましい。

【0046】また、耐蝕層にピンホールが生じないよう にするためには、耐煙層の厚さを0.2μm以上とする ことが好ましく、1μm以上とすることが一層好まし

[0047]

【実施例】以下、更に具体的な実験結果について述べ

[実施例1]

(窒化アルミニウム質セラミックスの製造) まず、以下 のようにじて登化アルミニウム質セラミックスを製造し た。原料粉末としては、遠元萤化性によって得られた筆 化アルミニウム粉末を使用した。イットリウムの硝酸塩 をイソプロピルアルコールに溶解させて添加剤溶液を製 造し、この添加剤溶液を窒化アルミニウム原料粉末に対 して、ポットミルを使用して混合した。蜜化アルミニウ ムを100宣量部としたときのイットリウムの添加量を 4 重量部とした。イットリウムのイオン半径は0.89 20 オングストロームであった。

【0048】この原料粉末を、200kgi/cm²の 圧力で一軸加圧成形することによって、直径200mm の円盤状成形体を作製した。この円盤状成形体をホット プレス型中に収容し、密封した。昇温速度300℃/時 間で温度を上昇させ、この際、室温~1000℃の温度 範囲で滅圧を行い、1000℃に到遠した後、窒素ガス を2atmで導入するのと共に、圧力を200kgf/ cm² に段階的に上昇させた。最高温度を1900℃と し、最高温度で4時間保持した。300℃/時間の冷却 速度で1000℃まで冷却し、炉冷し、変化アルミニウ **ふぬ結体を得た。こうして得られた宝化アルミニウム質** セラミックスの熱伝導率は180W/m·Kであった。 【0049】 (耐触層の生成) NF: ダウンフロープラ ズマ中で、700℃で、前記焼結体を2時間保持した。 ただし、NFI ガスをICP (流量は100sccm、 13.56Hz、1kW)で励起し、ガス圧力を5 t o ェ r とした。得られた耐蝕性部材について、表面を反射 電子顕微鏡で観察した結果を、図1、図2に示す。ただ し、図1は、耐蝕層を表面側から見たときの写真であ り、図2は、耐蝕層およびその下地である窒化アルミニ ウム焼詰体を切断し、切断面を研磨してから、料め上方 から撮影した写真である。

【0050】ここで、撮影部分の表面領域において、軽 い原子が存在すると黒くなる傾向があり、重い原子が存 在していると白くなる種向があり、これらの原子の存在 比率が写真中に渉狹として現れる。図1、図2からわか るように、この耐蝕性部材は、表面領域を除くと、窒化 アルミニウム粒子と、その間の粒界相とが明確に残留し ている。一方、表面には金化アルミニウム粒子も粒界相 😠 れた耐蝕性部材について、表面を反射電子顕微鏡で観察

も残存しておらず、サブミクロンオーダーの極めて微細 な略球形の粒子がほぼ一様に表面に多数密に突出してお り、表面層を形成している。この表面層には腐食は見ら れない。

【0051】下地の変化アルミニウム粒子は黒っぽい色 をしており、比較的に軽い元素であるアルミニウムの存 在を示している。一方、表面にある微細な粒子はやや灰 色をしており、変化アルミニウム粒子よりも重い元素が 含有されていることがわかる。これと共に、特に図1か らは、装面には白色の領域も見られるが、これはイット リウムが多量に存在している部分である。また、表面層 を形成している微細な粒子の境界からは、下地の壺化プ ルミニウム粒子が見えている。また、表面耐血層の厚さ は約0.5μmであった。

【0052】この表面耐蝕層の元素分布を、EDS(En ergy Dispersive X-raySpectroscopy) によって測定し た。この結果、主としてアルミニウム、イットリウム、 **窒素、フッ素、酸素が存在しており、アルミニウムの重** 量とイットリウムの重量の合計に対するイットリウムの 重量の比率は30%であった。また、イットリウムはフ ッ化物として存在しているが、一部はガーネットとして 機留している可能性もある。また、表面には、フッ化ア ルミニウムの際は消失していた。

【0053】この理由は以下のようにも推測できる。即 ち、NF:ガスプラズマへと暴露しているときにAIF ; の大部分が蒸発し、窒化アルミニウム粒子が激しく脳 食された。このときに、何時に窒化アルミニウム粒子の 粒界層も腐食を受け、粒界層中のイットリアがフッ素化 されたものと思われる。この際、イットリウムの量は宝 化アルミニウム粒子に比べて少量であり、多量のフッ化 イットリウムが凝集しにくかったために、サブミクコン オーダーの径を有する微細な粒子を変化アルミニウムの 表面に生成し、耐蝕層を生成したものと思われる。

【0054】 (腐食試験) 耐蝕性部材を、ICPで励起 した600℃、1 torrのNF: ガス中で10時間保 持した。ただし、流量は100 sccmであり、13. 56MHz、1kWの条件で励起した。耐蝕性部材につ いて、反応前後の重量を測定した結果、耐蝕性試験後に は、2mg/cm²の減少が見られた。

【0053】 [実施例2] 実施例1と同僚にして窒化ア ルミニウム焼結体を製造した。ただし、焼結助材として カルシアをカルシウムに模算して0.03重量部添加し た。ここで、カルシウムイオンのイオン半径は1.00 オングストロームであった。得られた変化アルミニワム 焼結体の熱伝導率に80W/m・Kであった。

【0055】この焼結体を、CFィダウンフロープラズ マ中で、850℃で3時間保持した。ただし、CFにガ スをICP (流量は100sccm、13.56Hz. 1kW)で励起し、ガス圧力を5toェェとした。得ら 11

した結果は、実施例1とほぼ同様であった。また、耐触層の厚さは3μmであり、主としてアルミニウム、カルシウム、窒素、ブッ素、酸素が存在しており、アルミニウムの重量とカルシウムの重量の合計に対するカルシウムの重量の比率は20%であった。また、カルシウムはフッ化物として存在しているが、一部はガーネットとして残留している可能性もある。また、表面には、フッ化アルミニウムの際は消失していた。

【0057】この耐熱性部材について、実施例1と同様にして耐熱性試験を行った結果、耐熱性試験後には、5mg/cm²の減少が見られた。

【0058】 [実施例3] 実施例1と同僚にして選化アルミニウム焼店体を製造した。ただし、焼結助材として三酸化二ランダンをランダンに換算して8.5重量部添加した。ここで、ランダンイオンのイオン学径は1.0 8オングストロームであった。得られた選化アルミニウム焼棺体の抵伝導率は140W/m・Kであった。

【0059】この焼給体を、NF、ダウンフロープラズマ中で、650℃で3時間保持した。ただし、NF、ガスを1CP(焼量は100sccm、13.56Hz、コ1kW)で励起し、ガス圧力を5torrとした。得られた耐蝕性部材について、表面を反射電子顕微鏡で観察した結果は、実施例1とほぼ河様であった。また、耐蝕層の厚さは2μmであり、主としてアルミニウム、ランタン、窒素、ブッ素、酸素が存在しており、アルミニウムの重量とランタンの重量の合計に対するランタンの重量の比率は60%であった。また、ランタンはフッ化物として存在しているが、一部はガーネットとして残留している可能性もある。また、表面には、フッ化アルミニウムの膜は消失していた。

【0060】この耐熱性部材について、実施例1と同様にして耐蝕性試験を行った結果、耐蝕性試験後には、 0.1mg/cm²の減少が見られた。

【0061】 【実施例4】実施例1と同僚にして窒化アルミニウム施結体を製造した。ただし、廃結助材として 炭酸ストロンチウムをストロンテウムに換算して0.8 9 重量部番加した。ここで、ストコンチウムイオンのイ オン半径は1.18オングストロームであった。得られ た変化アルミニウム燃結体の熱伝導率は150W/m・ Rであった。

【0062】この旋結体を、NF: ダウンフロープラズマ中で、700℃で2時間保持した。ただし、NF: ガスをICP(筬量は100sccm、13.56Hz、1kW)で励返し、ガス圧力を5torrとした。得られた耐性性部材について、表面を反射電子顕微鏡で観察した結果は、実施例1とほぼ間様であった。また、耐蝕圏の厚さは6μπであり、主としてアルミニウム、ストロンチウム、窒素、フッ素、酸素が存在しており、アルミニウムの重量とストコンチウムの重量の合計に対するストコンチウムの重量の出記は60%であった。フッ化

アルミニウムの膜は消失していた。

【0063】この耐蝕性部材について、実施例1と間様にして耐蝕性試験を行った結果、耐蝕性試験後には、

0. 1 mg/c m² の減少が見られた。

【0064】 【実施例5】実施例1と同様にして変化アルミニウム焼結体を製造した。ただし、焼結助材として、カルシアをカルシウムに換算して0.03重量部添加し、かつイットリアをイットリウムに換算して2.4 重量部添加した。得られた窒化アルミニウム焼結体の熱伝導率は170W/m・Kであった。

【0065】この焼結件を、NF: ダウンフロープラズマ中で、700℃で2時間保持した。ただし、NF: ガスを1CP(流量は100sccm、13.56Hz、1kW)で励起し、ガス圧力を5torrとした。得られた耐蝕性部材について、表面を反射電子顕微鏡で顕築した結果は、実施例1とほぼ同様であった。また、耐蝕層の厚さは5μmであり、主としてアルミニウム、ポルンウム、イットリウム、 選素、ファ素、酸素が存在しており、アルミニウム、カルシウムおよびイットリウムの重量の合計に対するカルシウムおよびイットリウムの食」である。ファ化アルミニウムの酸は消失していた。

【0066】この耐性性部材について、真塩例1と同様にして耐性性試験を行った結果、耐性性試験後には、6mg/cm²の減少が見られた。

【0067】 (比較例1) 実施例1と同様にして蜜化アルミニウム施結体を製造した。この施結体を、C1Fョガス中で、600℃で3時間保持した。ただし、C1Fュガスの圧力を5torrとした。

[0068] 得られた耐触性部材の反射電子磁微鏡による写真を図3、図4に示す。ただし、図3は、耐触層を 表面側から見たときの写真であり、図4は、耐触層およびその下地である変化アルミニウム海結体を切断し、切 断面を研磨してから、斜め上方から撮影した写真である。

【0069】ここで、耐蝕性部材の表面領域には、電食 途中の窒化アルミニウム粒子が現れており、かつ粒界相 も見れている。各粒子の内部に向かって腐食が進行して いた。またフッ化アルミニウム層は見られなかった。

【0070】この研放性部材について、実施例1と同様にして耐放性試験を行った結果、耐酸性試験役には40mg/cmiの減少が見られた。

【0071】 (比較例2) 実施例1と同様にして強化アルミニウム焼結体を毀造した。この焼結体について、実施例1と同様にして厨蝕性試験を行った結果、耐蝕性試験後には100mg/cmiの減少が見られた。

層の厚さは6μmであり、主としてアルミニウム、ストロンチウム、強素、フッ素、酸素が存在しており、アルミニウムの重量とストコンチウムの重量の合計に対するストコンチウムの重量の比率は50%であった。フッ化 50 %アルミニウム)、アルミナ(緑密質の95%アルミ

ナ)、塩化アルミニウム(95%または99. 9%)、石袋ガラスまたは炭化粧素(常圧焼結によって得られた 鉄密質炭化珪素)とした。マグネトロンスパッタ法によって、厚き1μmのフッ化マグネシウムからなる耐蝕層を生成させた。この際の条件は、スパッタ圧0. 7-5 Pa、200W、1~10時間、アルゴンの流量18。

13

ccmとした。

[0073] 各耐触性部材を、ICPで励起した600℃、0.1 torrのClF: ガス中で5時間保持した。ClF: の液量は75 scemであり、アルゴンの液量は5 scemである。各耐触性部材について、反応前後の重量を測定した結果、耐熱性試験後の離金減量はいずれも0.1mg/cmi 未満であり、耐熱層の剝塵やクラックも見られなかった。

【0074】 [実施例7] 鍛20mm、概20mm、厚さ1mmの平板形状の本体を準備した。ただし、本体の材質は、鉄密質の選化アルミニウム(96%)とした。マグネトロンスペック法によって、厚さ1μmのフッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化イットリウムまたはMgF: / YF: / Al Nからなる各耐蝕層を生成させた。この際の条件は、スペッタ圧0.7-5Pa、200W、1~10時間、アルゴンの流量18scmとした。

[0075] 各面鉄色部材を、ICPで励起した300℃、0.1 torrのClF: ガス中で5時間保持した。ClF: の流量は75sccmであり、アルゴンの流量は5sccmである。各面鉄性部材について、反応前核の重量を測定した結果、耐蝕性試験後の腐金減量はいずれも0.1mg/cm²未摘であり、耐蝕層の刷罐やクラックも見られなかった。

[0076] (実施囲き) 様20mm、模20mm、厚さ1mmの平板形状の本体を準備した。ただし、本体の財質は、複密質の窒化珪素 (99%) とした。マグネトコンスペッタ法によって、厚さ0.2μm、1μmまたは4μmのフッ化マグネシウムからなる各耐蝕層を生成させた。この際の条件は、スペッタ圧0.7-5Pa、200W、1~10時間、アルゴンの液量18sccmとした。

【0077】各耐触性部材を、「CPで励起した600℃、0.1 torrのClF: ガス中で5時間保持した。ClF: の液量は75 sccmであり、アルゴンの液量は5 sccmである。各耐触性部材について、反応前後の重量を制定した。この結果、耐触性試験後の腐食減量はいずれも0.1 mg/cm² 未消であり、耐蝕層の剝離やクラックも見られなかった。

[0078] (比較例3) 実施例8において、政密質の 変化注葉(99%)からなる本体に耐触層を設けること なく、実施例8と同様にして耐性製試験に供した。この 効果、耐性性試験後の腐食減量は16mg/cm²であ 【0079】 (実施例9) 敏密質の96%窒化アルミニウム製のヒーターに、イオンプレーティング法によって、厚さ1μmのフッ化マグネシウムからなる耐蝕層を生成させた。

【0080】このヒーターを、ICPで励起した、0.1torrのCIF: ガス中で熟サイクル試験に供した。CIF: の流量を75sccmとし、アルゴンの流量は5sccmとした。200℃と700℃との間で昇温と降温とを繰り返し、5サイクルの昇温一降温サイクルを実施した。各サイクルごとに、700℃で1時間保持した。ヒーターの耐蝕性試験後の腐食減量は、0.1mg/cm²未満であり、耐蝕層の剥離やクラックも見られなかった。

【0081】図5は、プラズマへの暴露前における、函 触層の所面の研磨面を反射電子顕微鏡で観点した結果を 示す電子顕微鏡写真であり、図6は、プラズマへの暴露 後における、耐色層の所面の研磨面を反射電子顕微鏡で 観察した結果を示す電子顕微鏡写真である。プラズマへ の暴露後も耐蝕層に顕著な変化は見られず、また剝離や クラックなどの欠陥やその他の変質も見られないことが わかる。

【0082】 〔実施例1.0〕 緻密質の89.9%窒化アルミニウム製のカパープレート(直径210mm、厚さ10mmの円板形状)に、マグネトロンスパッタ法によって、実施例6と同様の条件で、厚さ1μmのフッ化マグネシウムからなる耐蝕層を生成させた。

【0083】このカバーブレートを、1CPで動起した。0.1 torrのC1F: ガス中で無サイクル試験に供した。C1F: の減量は75 sccmであり、アルゴンの流量は5 sccmとした。200℃と715℃との間で昇温と降温とを繰り返し、5サイクルの昇進一降温サイクルを実施した。5回の熱サイクルを実施する際に、715℃で合計78時間保持した。カバーブレートの耐蝕性対験後の腐食減量は、0.1mg/cm²未満であり、耐蝕層の剥離やクラックも見られなかった。【0084】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、低温解域から高温領域まで広い温度範囲にわたって、特に500で以上の高温領域において、ハッゲン系図食性ガスのプラズマに対して耐能性部材を発露したときにも、耐触性部材の表面の腐食を防止し、パーティクルの発生を防止できる。

「関南の簡単な説明】

[図1] 実施例1の耐蝕性部材において、耐蝕性部材の 表面の耐熱層の反射電子像を示す図面代用等真である。 [図2] 実施例1の耐蝕性部材において、耐蝕性部材の 表面およびその下地の窒化アルミニウム粒子の反射電子 像を示す図面代用写真である。

【図3】比較例1の耐蝕性部材において、耐蝕性部材の 表面の変化アルミニウム粒子の反射電子像を示す図画代

(9)

特際字11-80925

.

【図4】比較例1の耐蝕性部材において、耐蝕性部材の 要面およびその下地の変化アルミニクム粒子の反射電子 像を示す図面代用写真である。

【図5】実施例9の耐蝕性部材において、プラズマに暴

選する前の耐蝕層の断面における反射選子像を示す図面 代用写真である。

【図 8 】 実施例 9 の耐蝕性部材において、プラズマに暴露した後の耐蝕層の断面における反射電子像を示す図面 代用写真である。

[図1]

四届农用写真

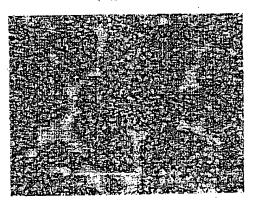
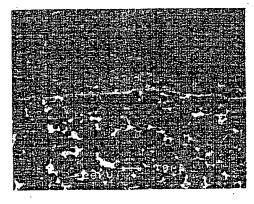


图2]

民语代用写真

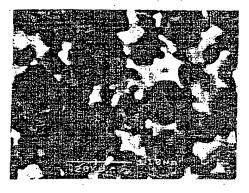


(101)

特開平11-80925

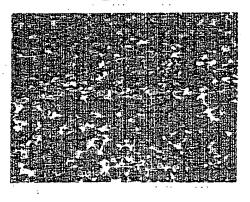
[図3]

,探阅代用学客



[関4]

國語代用写真

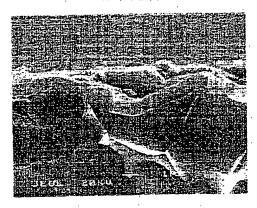


(11)

特開平11-80925

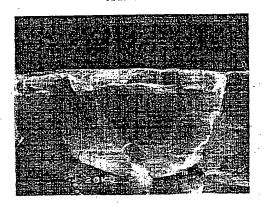
[⊠5]

海面代用写真



[2]6]

国副代用事具



フェントページの続き

(72) 発射者 勝田 祐司

爱知果名古屋市瑞锦区須田町2番56号 日

本码子株式会社内